

処分予定財産需要調査一覧表

事業等名：異分野融合型次世代デバイス製造技術開発プロジェクト (BEANSプロジェクト)

NO.	区分	財産名	規格	数量	単価 (円) (税込)	価格 (円) (税込)	取得年月日	保管場所	備考
1	(イ)	密閉型大気圧プラズマ方式評価設備 ①4本立シリンダーキャビネット ②SiH4, NH3除外装置(除害筒) ③HF除外装置(除害コラム) ④ガス検知器 ⑤ガス警報盤	特殊ガス供給設備	1 式	37,800,000	37,800,000	H21. 2. 26	産総研つくば東事業所 2 G棟1102室	継続使用:不可 傷:無 特記事項:現在は稼働状態に なく、再稼働には再調整等が 必要。メーカー保守期間を過 ぎているため、再稼働できる か否かが不透明。

- (ア) 事務用備品
- (イ) 事業用備品